PRESSURE SENSOR

Publication number: JP57066327 Publication date: 1982-04-22

Inventor: SUGIURA TADASHI

Applicant: HOKUSHIN ELECTRIC WORKS

Classification:

- international: G01L9/00; G01L9/00; (IPC1-7): G01L9/00

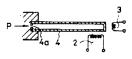
- European: G01L9/00A10

Application number: JP19800142402 19801014 Priority number(s): JP19800142402 19801014

Report a data error here

Abstract of JP57066327

PURPOSE: To obtain the compact sensor which can be used for the measurement of midium and high pressures by applying a pressure to be measured in a flat tube whose one end or both ends are fixed, generating vibration whose direction is perpendicular to the major axis of the flat tube, and sensing the vibration corresponding to the pressure to be measured. CONSTITUTION: The prssure to be measured P is applied into a flat tube 4 whose one end or both ends are fixed. The vibration is generated by excitation in the direction perpendicular to the major axis of said flat tube. The vibration of the flat tube 4 caused by the excitation is sensed, and an electric signal corresponding to the pressure to be measured P is obtained. For example, the pressure to be measured P is applied from an opening 4a of the flat tube 4 made of magnetic material whose cross section is as shown in the Figure and a one end is fixed, and the free end of the flat tube 4 is excited by an exciting coil 2 at a specified frequency. The flat tube 4 is expanded by the pressure to be measured P. and its flexural rigidity is increased. The vibration of the flat tube 4 is changed accordingly and sensed by a sensing coil 3. Thus the electric signal having the frequency corresponding to the pressure to be measured P is obtained.







Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(9) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

H召57-66327

60Int. Cl.3 G 01 L 9/00 識別記号

庁内整理番号 7187-2F

63公開 昭和57年(1982)4月22日

発明の数 1 審查請求 未請求

(全 4 頁)

⊗圧力センサ

東京都大田区下丸子3丁目30番 1号株式会社北辰電機製作所内

21)特 願 昭55-142402 順 昭55(1980)10月14日 22H

の出 願 人 株式会社北辰電機製作所 東京都大田区下丸子3丁目30番

1号

1.発明の名称

圧ガセンサ

2. 特許請求の範囲

1 増または両端が固定され、管内部に測定圧が 加えられる偏平管と、該偏平管にその管内部に加 えられた測定圧に応じた長軸に直交する方向の振 動を励起する励振素子と、励振による偏平管の擬 動を検出し、制定圧に応じた電気信号を送出する 指動検出素子とを具備してなる圧力センサ。

3.発明の詳細な説明

本祭明は創定圧に広じた思故数の常気似名を得 る偏平管型の圧力センサに関する。

従来、測定圧に応じた周波数の電気信号を得る 圧力センサとして、第1図(a) kr 示すように、期間 が真空に保たれた円筒1の内部に外部から測定圧 Pを加え、との測定庄Pが加わつた状態において 助振コイル2を用いて円備1の断面内に第1図(6) に示すような振動を励起し、との振動を検出コイ ル3によつて外部へ散気信号として取り出す振動 円 簡 要圧力センサが 知られている(米国等許3021711 倉照)。

ところで、近時、とのような圧力センサにおい ては、側定圧の範囲が中圧~高圧で、かつ小形形 状のものが求められている。ととろが、上記振動 円飾型圧力センサにおいては上記のようを円筒断 前内の振動を利用しているため、測定圧が0~ 17PSIAまたは0~45PSIA程度の低圧に限られ てしまり欠点がある。

すなわち、振動円筒型圧力センサにおいて、基 庄の御定圧を測定するためには円筒1の肉厚を厚 くし、円額1の機械的強度を増す必要がある。と とろが、とのよりにすると、ある一定以上の振動 振幅を得るために、励振エネルキーをさらに大き くしなければたらたい。このため、励福コイル2 の大郡化および円額1の大型化を招き、小形形状 という要求を満足し得なくなる。従つて、上配扱 動円額型圧力センサにおいては、形状に創約があ る場合にけ制定圧が低圧に扱られてしまう。 本祭明はとのような点に鑑みなされたもので、

その目的は小形形状で、かつ側定圧が中圧~高圧 でも可能な圧力センサを提供することにある。

このために本発明は、編平質にかいては円額質 の同一肉厚かよび同一径のものに比べて小さな筋 仮エネルギーでもる一定以上の振幅の振動が長轍 に再交する方向に得られることを利用したもので ある。

以下、図示する実施例に基づいて本発明を詳細 に説明する。

第2回(山は発明の一実施例を示す構成別であ つて、1端が固定された第2回的に示すような断 面形状の偏平管41に、閉口部41。から卸定圧Pを 加え、との加圧状態において偏平管4の自由端離 を助扱コイルドによって助張し、偏平管4に固定 端部を支点として同回(ロドデナような長軸に減変 する万周の運動を生じさせ、この援助を検出コイ ル3ドよつて検出し、この検出コイル3から側定 圧Pに応じた無数数の電気借号を得るように構成 したものである。

との場合、偏平管 4 は例えば Nj - SPAN・C等の

お用切り/- 5532 ((2) 職性材料で全体が構成されるか、あるいは自由端 部のみが磁性材料で構成される。

とのため、郷が任Pの加圧状態において領平管 4を崩壊コイル2 化1つて所定素度を引続する と、(編字管4の振動はその曲げ刺性の変化分光け 変化するものとなる。すなわち、検出コイル3か 6 制定任Pに化じた原度数の重気を対す他なこと ができる。

との場合、編学費4の断面形状け、糸円物が身端なもの段、同一圧力変化に対する新面形状の変化が大きく、従つて振動数の変化が大きく、高原度である。これは、例えば、乗2回回の断面図に示すような円形費と同節(a)の新面図に示すような円形費と同節(a)の折面図によることにより明的かとなる。

すかわち、年2回(d)に示す円形質の場合、Pを

制定圧,mをポアソン定数,Eを縦弾性保数,直 後をĜ,肉準をもとした時、円線の歪みょしは、

$$\epsilon_{t} = \frac{(2m-1)}{2mR} \cdot \frac{PD}{2t}$$
(1)

であり、断面形状の変化すいは、

$$d_{x} = \frac{D}{2} \epsilon_{t} = 0.21 \frac{PD^{2}}{Et}$$

であるo(但1、m=33とすん)

一方、長円形管の場合、長円形の直収部分は第 2 図(1)に示すように両端が固定された"はり"と 見なすことができる。とのため、との"はり"の 形状変化 4 y に、

$$\mathbf{A}_{\mathbf{y}} = \frac{PD^{\mathbf{4}}}{32 Et^3} \qquad \cdots \qquad (3)$$

である

ことで、円形管および長円形智の場合の形状変化 d_X と d_Y の比をとると、その比 $\frac{d_Y}{d_Y}$ は、

$$\frac{dy}{dx} = \frac{PD^4}{32EV^3} = 0.21 \frac{PD^2}{EV} = 0.15 \frac{D^2}{V^2} \cdot \cdots \cdot (4)$$

$$\nabla \hat{P}_1 \hat{P}_2 = \frac{D}{V} \cdot \frac{D}{V}$$

使つて、長円形形状の領端なもの程その形状変 化が大きくなる。すなわち、優勤数の変化が大き く、高感度である。

以上のよりに、国甲管 4 を受圧菓子として用い た場合には、円形管または円筒管の同一性かよび 同一両車のものに比べて小さな動揺エネルギーで ある一定値以上の担勤鉛機が得られる。このたと、 小形形状で、かつ高圧の側定圧を削定することが 可能とカス。

なお、この実施例では個学管4の一類のみを制 だした支持構造化しているが、向業を固定して観 3 関化デオよりな最新を生じさせ、この振動を偏 学官4のか、中部分付近で検出するよりにしても良 い。

数4 図は本条明の他の実施例を示す課意図であ つて、個平官4の一端に電金ま子5 を半着し、と の常選ま子5 の他個を固定し、常選ま子5 に常行 Vを印加することによって個平官4 を振動させる ようにしたものである。このよう5 常仮では、独 平安4 は曲伸材料3 たけは無料材料5のいづれでも

特別昭57-66327(3)

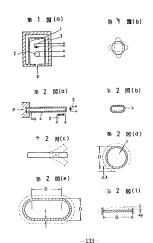
なお、以上の実施例において、偏平管4の撮動を検出する菓子は主センサを用いても良いこと!! もちろんである。

以上説明したととから明らかかままりに、本条明 は 偏平智を少圧来子として用い、この以平智内態 か 加圧した 水粉において 耐染元 された合の 服動 な の 家 化にょって 耐労圧 化 応じた 奈似 保 りを 得る よ りに したもので むる。このため、 阿一 両 埋 ト よび ・・・・・・・・・・・・・・ 従つ て、小形形状で、高圧の側定圧を側分することが できる優れた効果がある。

4 関節の無めた説明

新1 別は従来の圧力センサの一例を示す例、第 2 図(4) ~(f)は本発明による圧力センサの一実無例 シ元寸機以切えび手の動作を説明するためのが、 第3 図は編甲管の函数を図取した単合の振動院、 第4 図~第6 図は本発明の他の実施針を示す構成 図である。

特許出願人 株式会社北层世楼製作所











\$ 5 N

6 E

